

***Judul:***

Efek proses anil terhadap cacat kristal tunggal silikon yang ditumbuhkan dengan metode czochralski dan diperiksa dengan metode permukaan (ETCH PITS)

***Pengarang/Penulis:***

Tarigan, Kontan, author

***Subjek:***

Silicon crystals

***Nomor Panggil:***

T-Pdf

***Penerbitan:***

Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)